
講演会のご案内

主催: 名古屋工業大学 曾我研究室

平成 25 年 5 月 27 日～平成 26 年 3 月 26 日の予定で、日本学術振興会外国人招へい研究者(長期)として、インドのソナ工業大学から SHANMUGAM Saravanan 先生を受け入れています。Saravanan 先生は、以前、AIEJ プログラム、ポスドク研究員として本学に在籍し、また日本の企業に勤務したこともあり、日本語も堪能です。

今回、先生のこれまでの量子ドット、マイクロ折り紙の研究から現在行っているナノ粒子の研究までをお話頂くことになりました。ご都合のつく方は是非ご参加下さい。

記

日時: 平成25年7月29日 (月) 18:00～19:00

場所: 名古屋工業大学 11号館 T1講義室 (2階)

題目: 「Fabrication of Semiconductor Micro-structures by Strain Driven Self Assembling Technique and Green Synthesis of Nano-particles」
Professor & Head Shanmugam Saravanan 氏
Centre for Photonics and Nanotechnology
SONA College of Technology, India

参加費: 無料

問い合わせ先: 未来材料創成工学専攻 曾我哲夫
TEL 052-735-5532, FAX 052-735-7120
E-mail: soga@nitech.ac.jp